(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 16. Mai 2002 (16.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(51)	Internationale Patentklassifikation?
	25/10

WO 02/38838 A1

- (21) Internationales Aktenzeichen:
- C30B 25/08,
- (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anm

(21) Internationales Aktenzeichen:

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÄPPELER, Johannes [DE/DE]; Zeisigweg 47, 52146 Würselen (DE). WISCHMEYER, Frank [DE/DE]; Am Rosenhügel 26, 57072 Aachen (DE). BERGE, Rune [SE/SE]; c/o Enjærss AB, Scheelevigen 1978, 522370 Lund (SE).

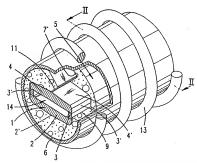
- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 18. Oktober 2001 (18.10.2001)
- (74) Anwäite: GRUNDMANN, Dirk usw.; Rieder & Partner, Corneliusstrasse 45, 42329 Wuppertal (DE).

(25) Einreichungssprache:

- Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 100 55 033.9 7. November 2000 (07.11.2000) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AIXTRON AG [DE/DE]; Kackertstrasse 15-17, 52072 Aachen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, CB, GD, GE, GH, GM, HB, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: CVD REACTOR WITH GRAPHITE-FOAM INSULATED, TUBULAR SUSCEPTOR
- (54) Bezeichnung: CVD-REAKTOR MIT GRAPHITSCHAUM-ISOLIERTEM, ROHRFÖRMIGEN SUSZEPTOR



(57) A bat ract: The invention relates to a device for depositing especially crystalline layers on especially crystalline substrates when means of reaction gases fed to a heated process chamber (14). Said process chamber (14) is formed by the cavity of an especially multi-part graphite tube (1) arranged in a reactor housing that especially comprises quartz walls. Said reactor housing, in the area of the process chamber (14), is enclosed by a high-frequency coil (13) and the space between the reaction housing wall (6) and the graphite form layer for housing wall (6) and the graphite form layer (5) is fulled with a graphite form sleeve (5). In order to improve heat insulation, the graphite form sleeve (5) is fully slit.

The slot (7) is wider than the maximum thermal elongation of the graphite foam sleeve (5) in the peripheral direction to be expected when the device is heated up to process temperature.

0.07/38838

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Paenet (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RI), TJ, TM, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, EI, TI, LU, MC, NI, PT, SE, TRS, OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NR, SN, TD, TG.

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

 vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere Mehren Stept Prozesskammer (14) eingeleiteter Reaktiongsgas, wobei die Prozesskammer (14) die Höhlung eines insbesondere Duarzwänders (1) sit, webeis in einem insbesondere Quarzwände aufweisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, welches Reaktorgehäuse im bereich der Prozesskammer (14) von einer Höchfequenz-Spiel (13) ungeben ist, wobei der Raum zwischen der Reaktorge-häusewand (6) und dem Grafftroth (1) von einer Graffischamm-Manschette (5) ausgefüllt ist, und schlägt zur Erzielung einer verbesseren Wärmeisolierung vor, dass die Graffischamm-Manschette (5) durchgehend geschlitzt ist, wobei die Weite des Schlitzes (7) grösser ist, als die maximale, beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zur erwartende Längeaussehnung der Graffischamm-Manschete (5) in Umfangsrichtung.

WO 02/38838 PCT/EP01/12067

CVD-Reaktor mit grafitschaum-isoliertem, rohrförmigen 00001 00002 Suszeptor 00003 00004 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden 00005 insbesondere kristalliner Schichten auf insbesondere 00006 kristallinen Substraten mittels in eine geheizte Pro-00007 zesskammer eingeleiteter Reaktionsgase, wobei die Pro-00008 zesskammer die Höhlung eines insbesondere mehrteiligen 00009 Grafitrohres ist, welches in einem insbesondere Quarz-00010 wände aufweisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, wel-00011 ches Reaktorgehäuse im Bereich der Prozesskammer von 00012 einer Hochfrequenz-Spule umgeben ist, wobei der Raum zwischen Reaktorgehäusewand und Grafitrohr von einer 00013 00014 Grafitschaum-Manschette ausgefüllt ist. 00015 00016 Eine deratige Vorrichtung ist beispielsweise aus der US 00017 5.879.462 A bekannt, Diese Schrift beschreibt einen 00018 Reaktor, dessen Gehäusewand von einem Quarzrohr gebil-00019 det ist, um welches eine HF-Spule angeordnet ist. In dem Bereich, in dem die HF-Spule das Quarzrohr umgibt, 00020 liegt innerhalb des Quarzrohres ein aus Grafit gefertig-00027 00022 tes Rohr, welches den Suszeptor bildet. Dieses Grafit-00023 Rohr ist ummantelt von einer Manschette, die aus einem 00024 Grafitschaum besteht. Die Manschette hat eine geringere 00025 Wärmeleitfähigkeit als das Grafitrohr. Das Grafitrohr wird durch von dem HF-Feld erzeugte Wirbelströme aufge-00026 heizt. Die Grafitschaum-Manschette dient zu Wärmeisolie-00027 00028 rung. 00029 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Wärmeiso-00030 lierung zu verbessern. 00031 00032 00033 Gelöst wird die Aufgabe durch die in den Ansprüchen angegebene Erfindung. 00034 00035

00036 Der Anspruch 1 sieht zunächst und im Besonderen vor. dass die Grafitschaum-Manschette durchgehend, in Längs-00037 richtung geschlitzt ist, wobei die Weite des Schlitzes 00038 00039 größer ist, als die maximale beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zu erwartende Längenausdehnung der 00040 00041 Grafitschaum-Manschette in Umfangsrichtung. Die erfindungsgemäße Vorrichtung dient insbesondere zum Abschei-00042 den von Sic-Schichten und kamn auch für die Sublimation 00043 oder das Ausheilen von SiC-Schichten genutzt werden. 00044 00045 Dort liegen die Prozesstemperaturen über 1600°C. Zufol-00046 ge der geschlitzten Grafitschaum-Manschette ist dort 00047 die Induktion von Wirbelströmen in erheblichen Maße reduziert. Da der Schlitz sich auch bei den Prozesstem-00048 peraturen nicht schließt, ist eine parasitäre Aufhei-00049 zung der der Wärmeisolation dienende Grafitschaum-Man-00050 00051 schette auch bei den Prozesstemperaturen weitestgehend unterbunden. Der in der Grafitschaum-Wandung vorgesehen 00052 Längsschlitz erlaubt darüber hinaus eine geringfügige 00053 Ausdehnung der Grafitschaum-Manschette in Umfangsrich-00054 00055 tung. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 00056 verläuft der Längsschlitz im Wesentlichen parallel zur Achse der Grafitschaum-Manschette. Die Richtung des 00057 Schlitzes in Radialrichtung verläuft dabei aber nicht 00058 00059 geradlinig, so dass keine direkte Strahlung von der 00060 Außenwandung des Grafitrohres durch den Schlitz gelangen kann. Bevorzugt besitzt der Schlitz eine V-Form. In 00061 00062 einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass 00063 die Innenwandung der Grafit-Manschette, welche unmittelbar dem Schlitz benachbart ist, einen Spaltabstand zur 00064 Außenwandung des Grafitrohres hat. Auch dieser Spaltab-00065 stand ist größer, als die maximale, beim Aufheizen auf 00066 00067 die Prozesstemperatur zu erwartende Ausdehnung von Grafitschaum-Manschette und Grafitrohr. Dieser Spalt 00068 bleibt demzufolge auch im heißen Zustand erhalten. Es 00069 bilden sich hier keine temporären Wärmebrücken zwischen 00070

3

00071 dem Grafitrohr und der Grafitschaum-Manschette, Hier-00072 durch werden Spannungsüberschläge und Lichtbögen zwischen Grafitrohr und Grafitschaum-Manschette unterbun-00073 00074 den, die zu lokalen Wärmequellen und einer Materialermü-00075 dung führen können. In einer bevorzugten Ausgestaltung 00076 besitzt das Grafitrohr einen im Wesentlichen rechtecki-00077 gen Querschnitt, wobei drei Außenwandungen dieses recht-00078 eckigen Grafitrohres mit Spaltabstand zur Manschettenin-00079 nenwandung liegen. Der Schlitz kann dabei derjenigen 00080 Manschetteninnenwandung gegenüberliegen, die in Berüh-00081 rungskontakt mit dem Grafitrohr steht. Die Spaltweite 00082 bzw. die Schlitzweite kann zwischen 0.5 und 1 mm betra-00083 gen. 00084 00085 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend 00086 anhand beigefügter Zeichnungen erläutert. Es zeigen: 00087 00088 Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in perspektivischer Darstellung teilweise aufgebro-00089 chen im Schnitt und 00090 00091 00092 Fig. 2 einen Schnitt gemäß der Linie II-II in Fig. 1. 00093 00094 Der CVD-Reaktor besitz ein Ouarzrohr 6, welches die 00095 Reaktorwand bildet. Innerhalb des Ouarzrohres befindet 00096 sich etwa in dessen Zentrum und sich in Richtung der 00097 Achse des kreiszylinderförmigen Quarzrohres 6 erstrekkend ein Grafitrohr 1, welches den Suszeptor bildet. 00098 00099 Das Grafitrohr 1 besteht im Ausführungsbeispiel aus 00100 insgesamt vier Teilen, einem Boden 2, welcher mit sei-00101 ner nach außen gewölbten Außenwandung 2' in berührender 00102 Anlage an einem Innenwandabschnitt einer Grafitschaum-00103 Manschette 5 anliegt. Gegenüberliegend zum Boden 2 00104 besitz das Grafitrohr 1 eine Decke 4, welche mittels 00105 zwei Seiten 3 von der Decke beabstandet gehalten ist.

Auch die Außenwandung der Decke 4 ist nach außen hin 00106 00107 gewölbt. 00108 00109 Die Höhlung, die von dem Boden 2, den Seiten 3 und der 00110 Decke 4 gebildet ist, ist die Prozesskammer 14. 00111 00112 Das Grafitrohr 1 ist von der Reaktorwand 6 beabstandet. 00113 Der Abstandsraum wird von einer Grafitschaum-Manschette 5 ausgefüllt. Die Grafitschaum-Manschette 5 besitzt 00114 00115 eine zentrale Höhlung, die im Wesentlichen die Form der Außenumrisskontur des Grafitrohres 1 besitzt. Diese 00116 00117 Höhlung ist allerdings größer, so dass nur der Boden mit seiner Außenwandung 2' in berührender Anlage an der 00118 00119 Innenwandung der Höhlung der Grafitschaum-Manschette 5 00120 anliegt. Die Seitenwände 3' liegen mit einem Spaltabstand zu der entsprechenden Innenwandseite 9 der Graf-00121 itschaum-Manschettenhöhlung. Auch die von der Bodenau-00122 Benwand 2' weg gerichtete Deckenwand 4' der Decke 4 00123 00124 liegt mit Abstand zu der ihr gegenüberliegenden Decken-00125 innenwand 8 der Höhlung. 00126 00127 Etwa in der Mitte der zur Decke 4 gerichteten Innenwand 00128 8 beginnt ein V-förmiger Schlitz, welcher sich durch 00129 die gesamte Grafitschaum-Manschette 5 bis zum Quarzrohr 001.30 6 erstreckt. In Längserstreckungsrichtung (Achsrich-00131 tung) des Grafitrohres 1 bzw. des Quarzrohres 6 verläuft der Schlitz 7 gradlinig. In Radialrichtung, also 00132 00133 in Richtung vom Suszeptor 1 in Richtung Reaktorwand 6 verläuft der Schlitz 7 dagegen ungradlinig. Er bildet 00134 00135 zwei Schlitzabschnitte 7', 7'' aus. welche in einem 00136 Winkel zueinander verlaufen, so dass Strahlung, die von 00137 der Deckenaußenwandung 4' abgestrahlt wird, nicht unmit-00138 telbar bis zum Quarzrohr 6 dringt. 00139

00158 mit aufzunehmen.

00140 Die beiden aufeinander zu gerichteten Schlitzwände 11, 00141 12 haben einen Abstand voneinander, der so groß ist, 00142 dass sich die Schlitzwände 11, 12 auch bei der Pro-00143 zesstemperatur von mehr als 1600°C nicht berühren. Die 00144 Schlitzweite beträgt etwa 0,5 bis 1 mm. Die gleiche 00145 Weite besitzt der Spalt zwischen der Graftirohraußenwandung und der Grafitschaum-Manschetteninnenwandung. 00146 00147 00148 Der der Decke 4 zugeordnete Spalt kann etwas schmaler 00149 (1,5 mm) sein, als der den Seiten 4 zugeordnete Spalt 00150 (2 mm). 00151 00152 Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfindungswe-00153 sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit 00154 auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten 00155 Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) voll-00156 inhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck. Merkmale

00157 dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung

00193

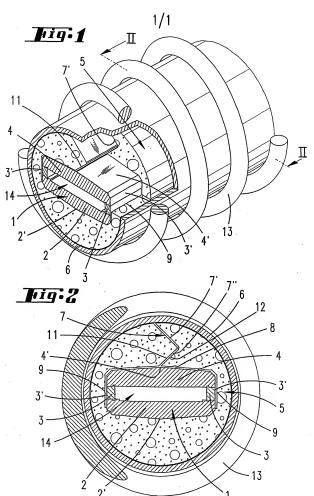
00159 Ansprüche 00160 00161 1. Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner 00162 Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten mittels in eine geheizte Prozesskammer (14) eingeleite-00163 00164 ter Reaktionsgase, wobei die Prozesskammer (14) die 00165 Höhlung eines insbesondere mehrteiligen Grafitrohres (1) ist, welches in einem insbesondere Quarzwände auf-00166 00167 weisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, welches Reak-00168 torgehäuse im Bereich der Prozesskammer (14) von einer Hochfrequenz-Spule (13) umgeben ist, wobei der Raum 00169 zwischen der Reaktorgehäusewand (6) und dem Grafitrohr 00170 00171 (1) von einer Grafitschaum-Manschette (5) ausgefüllt 00172 ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Grafitschaum-Manschette (5) durchgehend geschlitzt ist, wobei die Weite 00173 00174 des Schlitzes (7) größer ist, als die maximale, beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zur erwartende 00175 00176 Längeausdehnung der Grafitschaum-Manschette (5) in 00177 Umfangsrichtung. 00178 00179 2. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-00180 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00181 zeichnet, dass der im Wesentlichen parallel zur Längserstreckung (Achsrichtung) der Grafitschaum-Manschette 00182 00183 (5) verlaufende Schlitz (7) in Radialrichtung ungrad-00184 linig verläuft. 00185 3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-00186 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00187 zeichnet, dass der Schlitz (7) ein V-Profilform besitzt. 00188 00189 00190 4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00191 zeichnet, dass über die gesamte Schlitzlänge der dem 00192

Schlitz (7) benachbarte Manschetten-Innenwandabschnitt

00194 (8) einen Spaltabstand zur Außenwandung (41) des Graf-00195 itrohres (5) hat, welcher größer ist, als die maximale, 00196 beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zu erwartende Ausdehnung der Grafitschaum-Manschette (5) und des 00197 00198 Grafitrohres (1). 00199 00200 5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergeh-00201 enende Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch 00202 gekennzeichnet, dass das Grafitrohr einem im Wesentli-00203 chen rechteckigen Querschnitt hat und drei Außenwandungen (3', 4') mit Spaltabstand zur Manschetteninnenwan-00204 00205 dung (8, 9) liegen. 00206 00207 6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00208 00209 zeichnet, dass der Schlitz (7) etwa in der Mitte der der in Berührungskontakte mit der Manschette (5) stehen-00210 00211 den Grafitrohrwand (21) gegenüberliegenden Grafits-00212 chaum-Manschettenwand (8) angeordnet ist.

00213

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-00215 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00216 zeichnet, dass die Schlitzweite und/oder die Spaltweite 00217 zwischen 0,5 und 1 mm beträgt.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No PCT/EP 01/12067

SIFICATION OF SUBJE C30B25/08	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C30B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
١	EP 0 746 009 A (MOORE EPITAXIAL 4 December 1996 (1996-12-04) abstract	INC)	1-7
A	WO 99 43874 A (NORTHROP GRUMMAN 2 September 1999 (1999-09-02) abstract	CORP)	1-7
A	WO 90 13687 A (PHILIPS NV) 15 November 1990 (1990-11-15) abstract		1-7
A	US 4 512 391 A (HARRA DAVID J) 23 April 1985 (1985-04-23) abstract		1-7
		-/	
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
	ategories of cited documents:		
"A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which citatis "O" docum other "P" docum	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	T biar document published after the in- or priority beta and not in conflict will obe to understand the principle or in- viewfactor. "I document of particular relevance; the came to extractioned novel or came to extractioned novel or came "I document of particular relevance; the came to excription or confidence of invitory and the confidence of invitory and document is combined with one or o ments, such combination being dowl the at "8" document member of the same puter "8" document member of the same puter	the application but every underlying the claimed invention of the considered to ocument is taken alone claimed invention eventive stop when the one other such docu- bus to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report
:	20 February 2002	1 1. 04. 02	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Riiswiik	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Ulrika Nilsson	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No
PCT/EP 01/12067

(Continue	IN I ERNATIONAL SEARCH REPORT	PCT/EP 01/12067		
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
	US 5 879 462 A (KORDINA OLLE ET AL) 9 March 1999 (1999-03-09) abstract	1-7		
	*	*		
		0		
		*:		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent tamily members

PCT/EP 01/12067

				PCI/EP	01/1200/
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0746009	A	04-12-1996	US EP JP US	5580388 A 0746009 A1 9129714 A 5820686 A	03-12-1996 04-12-1996 16-05-1997 13-10-1998
WO 9943874	Α	02-09-1999	WO EP	9943874 A1 1060301 A1	02-09-1999 20-12-2000
WO 9013687	A	15-11-1990	DE FR AT AT DD DD DE DE DE DE EP P JP JP WOS US US	3915039 A1 2646861 A1 85559 T 85558 T 103645 T 298435 A5 298436 A1 3943478 A1 3943482 A1 59000869 D1 69007733 T2 0396923 A1 0397029 A2 0423327 A1 2038012 T3 2038016 T3 2054357 T3 2088547 A2 2918986 B2 3049839 A2 3049839 A2 3049839 B1 9013687 A2 5051054 A2 5051054 A2 5031054 A2	15-11-1990 16-11-1990 15-02-1993 15-02-1992 20-02-1992 20-02-1992 25-03-1993 25-03-1993 25-03-1993 05-05-1994 29-09-1994 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 12-07-1993 13-04-1991 16-08-1994 13-04-1991 15-11-1990 15-11-1990 15-11-1990 15-11-1990 15-01-1992 13-04-1991 15-01-1999 14-03-1991 15-01-1991 12-01-1991 12-01-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991 13-04-1991
US 4512391	A	23-04-1985	CH DE FR GB JP JP JP	665058 A5 3301288 A1 2520929 A1 2114813 A ,B 1941764 C 4050735 B 58132937 A	15-04-1988 11-08-1983 05-08-1983 24-08-1983 23-06-1995 17-08-1992 08-08-1983
US 5879462	A	09-03-1999	EP WO AT DE DE JP	0865518 A1 9713011 A1 203068 T 69613855 D1 69613855 T2 11513351 T	23-09-1998 10-04-1997 15-07-2001 16-08-2001 31-10-2001 16-11-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inlegationales Aktenzeichen

PCT/EP 01/12067

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES I PK 7 C30B25/08 C30B25/10

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE LINTERLAGEN

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C30B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategorie*	Bezeichnung der Veräffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 746 009 A (MOORE EPITAXIAL INC) 4. Dezember 1996 (1996-12-04) Zusammenfassung	1-7
A	WO 99 43874 A (NORTHROP GRUMMAN CORP) 2. September 1999 (1999-09-02) Zusammenfassung	1-7
A	WO 90 13687 A (PHILIPS NV) 15. November 1990 (1990-11-15) Zusammenfassung	1-7
A	US 4 512 391 A (HARRA DAVID J) 23. April 1985 (1985-04-23) Zusammenfassung	1-7
	-/	

	X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen				
Ī	Besc	ndere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen	:			

X Siehe Anhang Patentfamilie

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werde soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

sol Dolf die aus einem anderen besonderen drund angegeben ist (we ausgelührt.)

O Veröffereilchung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht.

Veröffereillchaug, dies vor dem einemaßnahm. Ammeldedahm, aber nach dem beanspruchten Printstadtum veröffenlicht worden ist.

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Februar 2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollieft, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahleitigend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

1 1. 04. 02

Bevollmächtigter Bediensteter

Ulrika Nilsson

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermonales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12067

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 879 462 A (KORDINA OLLE ET AL) 9. März 1999 (1999-03-09) Zusammenfassung	1-7

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP 01/12067

						PC1/EP	01/1200/
	echerchenbericht tes Patentdokument	-	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) de Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0746009	Α	04-12-1996	US	558038	8 A	03-12-1996
				EP	074600	9 A1	04-12-1996
				JP	912971		16-05-1997
				US	582068	6 A	13-10-1998
WO	9943874	A	02-09-1999	WO	994387		02-09-1999
				EP	106030	1 A1	20-12-2000
WO	9013687	A	15-11-1990	DE	391503		15-11-1990
				FR	264686		16-11-1990
				AT	8558		15-02-1993
				ΑŢ	8565		15-02-1993
				AT	10364		15-04-1994
				DD	29843		20-02-1992
				DD De	29845		20-02-1992
				DE	394347		15-11-1990
				DE	394348		15-11-1990
				DE	5900086 5900086		25-03-1993
				DE	6900773		25-03-1993 05-05-1994
				DE	6900773		29-09-1994
				ΕP	039692		14-11-1990
				ĒΡ	039702		14-11-1990
				ĒΡ	042332		24-04-1991
				ES	203801		01-07-1993
				ES	203801	6 T3	01-07-1993
				ES	205435		01-08-1994
				JР	230854	7 A	21-12-1990
				JР	291898		12-07-1999
				JP	304983		04-03-1991
				JP	293547		16-08-1999
				JР	450056		30-01-1992
				KR	13266		13-04-1998
				KR	16697		15-01-1999
				WO :	901368		15-11-1990
				US US	505105		24-09-1991
				US	503353		23-07-1991
				US	517787 518006		12-01-1993
					310000		19-01-1993
US	4512391	Α	23-04-1985	CH	66505		15-04-1988
				DE	330128		11-08-1983
				FR	252092		05-08-1983
				GB	211481		24-08-1983
				JP	194176		23-06-1995
				JP	405073		17-08-1992
				JP	5813293	5/ A 	08-08-1983
US	5879462	A	09-03-1999	EP	086551		23-09-1998
				MO	971301		10-04-1997
				AT	20306		15-07-2001
				DE	6961385	ות מי	16-08-2001
				DE JP	6961389 1151339	5 T2	31-10-2001 16-11-1999